

第10回認証産業活用の在り方検討会 議事次第

日 時：令和8年2月26日（木）13：00～15：00

場 所：経済産業省別館11階1120会議室＋オンライン会議（Teams）

《議 題》

- （1）事務局説明
- （2）討議

《配付資料一覧》

議事次第

- 資料1 認証産業活用の在り方検討会 委員名簿
- 資料2 認証産業活用の在り方検討会第二次中間整理（案）
- 資料3 JIS規格の総ざらいレビュー